

國立交通大學
電機與控制工程學系
碩士論文

利用 CMOS-MEMS 技術製作之微光點量測系統

Micro optical spot measurement system fabricated
by CMOS-MEMS technology



研究生：張子麟

指導教授：邱一 博士

中華民國九十七年十二月

利用 CMOS-MEMS 技術製作之微光點量測系統

Micro optical spot measurement system fabricated
by CMOS-MEMS technology

研究生：張子麟

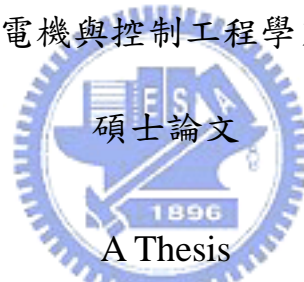
Student：Tzu-Lin Chang

指導教授：邱一

Advisor：Yi Chiu

國立交通大學 電機學院

電機與控制工程學系



Submitted to Department of Electrical and Control Engineering
College of Electrical Engineering
National Chiao Tung University
In Partial Fulfillment of the Requirement
For the Degree of
Master of Science
In

Electrical and Control Engineering

December 2008

Hsinchu, Taiwan, R.O. C

中華民國九十七年十二月